

PCT/FR03/01222

BREVET D'INVE

1 4 JUL 2003 REC'D

WIPO PCT

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

> 2 2 AVR. 2003 Fait à Paris, le

> > Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

OCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

102

Martine PLANCHE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopte : 33 (0)1 53 04 45 23



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

LATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécople : 01 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

		_	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre		
RÉSERVÉ à l'INPI DATE 25 AVRIL 2002			NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE		
			À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE		
ueu 75 INPI PARIS			CABINET WEINSTEIN		
N° D'ENREGISTREMENT 0205227			56A rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS		
national attribué par l'inpi			/3006 FAIGS		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 25 AVR. 2002					
				_	
Vos références pour ce dossier (facultatif) 51276			•	-	
	dépôt par télécopie	N° attribué par l'	NPI à la télécopie		
2 NATURE DE LA DEMANDE			4 cases suivantes		
Demande de brevet		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Demande de certificat d'utilité					
Demande divisi					
		NG NG	Date //	1	
Demande de brevet initiale					
ou demande de certificat d'utilité initiale		N _o	Date		
Transformation d'une demande de			Data 1 / /	1	
brevet européen Demande de brevet initiale TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou		N°	Date//		
P/I DÉCLADATIO	N DE DDIODITÉ	Pays ou organisat	ion		
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ		Date	/ N°		
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE		Pays ou organisat	ion		
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE		Date	/N°		
DEMANDE A	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisat	ion		
		Date/	/ N°		
		S'il y a d'	autres priorités, cochez la case et utillsez	l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		☐ S'il ya d'	autres demandeurs, cochez la case et util	lisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		RASAR HOLDI	NG N.V.		
Prénoms					
Forme juridique		Société			
N° SIREN		1	· · · · · ·		
Code APE-NAF		11			
Adresse	Rue	Willemstad			
	Code postal et ville		JRACAO		
Pays ANTILLES NEE					
Nationalité		Antilles Néerlan	daise		
N° de téléphone (facultatif)		 			
N° de télécople (facultatif)		-			
Adresse électronique (facultatif)		9			



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

Réservé à l'INPI		1		
REMISE DES PIÈCES VRIL 2002				
UEU 75 INPI PARIS				
0005007				
N° D'ENREGISTREMENT 0205227 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI			DB 540 W /Z60899	
	51276			
(facultatif)				
MANDATAIRE				
Nom	THINAT			
Prénom	Michel CABINET WEINSTEIN			
Cabinet ou Société	CABINET WEIN	STEIN		
N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel				
Rue Adresse	56A rue du Faub	ourg Saint-Honoré		
Code postal et ville	75008 PA	RIS		
N° de téléphone (facultatif)				
N° de télécopie (facultatif)			·	
Adresse électronique (facultatif)				
M INVENTEUR (S)				
Les inventeurs sont les demandeurs	Oui Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée			
RAPPORT DE RECHERCHE	Uniquement po	ur une demande de brevet	(y compris division et transformation)	
Établissement immédia ou établissement différe				
Paiement échelonné de la redevance	Palement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques Oui Non			
RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES	Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):			
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes				
SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Paris le 25 Avril 2002 Michel THINAT N° 92-1038	Conseils en	Proprieté Industrielle Aubaurg Saint-Honoré OB PARIS	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI ROCHET	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



10

15

20

25

30

35

L'invention concerne un procédé pour générer un plasma de type à résonance cyclotronique électronique (ECR) gyromagnétique multipolaire et destiné au traitement de milieu gazeux contenant des particules contaminantes.

L'invention concerne également un dispositif pour générer un tel plasma.

Le terme de résonance cyclotronique électronique (ECR) décrit les phénomènes dans lesquels un électron, dans un champ électrique uniforme, subit une accélération centripète sous l'effet d'un champ magnétique, le plan de l'orbite créé par cette accélération centripète étant sensiblement perpendiculaire au vecteur représentant le champ électrique. Si la vitesse de l'électron a une composante directionnelle sensiblement parallèle vecteur représentant le champ magnétique, la trajectoire l'électron sera hélicoïdale dans la direction vecteur représentant le champ magnétique. Il est connu dell l'art antérieur qu'un électron passant à travers un champ? magnétique et un champ électrique alterné avec le vecteur. du champ électrique perpendiculaire au vecteur du champ magnétique et avec la fréquence du champ électrique égale à la fréquence du système ECR, aura son énergie cinétique trajectoire accrue cours de sa hélicoïdale. Généralement, ces procédés et dispositifs de l'art antérieur décrivant ces phénomènes se rapportent à des systèmes ECR unipolaires ou bipolaires (brevets US N° 5 653 811, US N° 5 841 237).

gyromagnétisme décrit Le terme de un magnétique dans un volume défini de l'espace, dans lequel le vecteur représentant la valeur du champ magnétique et sa direction, tourne périodiquement. Un exemple de champ gyromagnétique est un champ résultant de l'addition d'un premier champ magnétique non-variant et d'un second champ magnétique variant, où le vecteur représentant le second périodiquement magnétique varie entre directions non parallèles à la direction du vecteur

10

15

30

35

représentant le premier champ magnétique non-variant. Le gyromagnétisme est connu de l'art antérieur, en particulier dans les domaines de la conception magnétique de résonance et des communications où les principes du gyromagnétisme sont utilisés dans les antennes microondes.

Le présente invention a pour but de réaliser un système ECR multipolaire dans lequel le champ magnétique créé est gyromagnétique et dans lequel les électrons libres sont produits par un plasma froid, ce plasma induisant l'ionisation du milieu gazeux et un accroissement considérable de réactivité dans ce milieu gazeux. L'invention réside également dans l'application de ce système au traitement de milieu gazeux contenant des particules contaminantes.

A cet effet, le procédé pour générer, dans le milieu gazeux, un plasma de type à résonance cyclotronique électronique (ECR) gyromagnétique multipolaire comprend les étapes suivantes :

- (a) la création, dans une enceinte de confinement, d'un champ magnétique stationnaire B avec un haut degré d'uniformité, le vecteur représentant le champ magnétique stationnaire B se trouvant suivant un axe longitudinal X-X' traversant l'enceinte de confinement, la valeur de ce champ magnétique stationnaire B étant variable,
 - (b) la création du plasma dans l'enceinte de confinement 1, en présence du champ magnétique stationnaire B, par l'émission dans le milieu gazeux d'un signal électromagnétique EM1, EM2 cette émission étant obtenue par l'application d'au moins une tension alternative dont la fréquence et l'amplitude sont variables,
 - (c) la création d'au moins un premier champ électrique variable El dans le plasma par l'application d'au moins une tension altérnative, cette tension alternative ayant une amplitude et une fréquence variables et le vecteur représentant le premier champ électrique El se trouvant suivant un axe perpendiculaire à l'axe longitudinal X-X',



35

- (d) la création d'au moins un second champ électrique E2 dans le plasma par l'application d'au moins une tension alternative, l'amplitude et la fréquence de cette tension alternative étant approximativement égale à l'amplitude et à la fréquence de la tension alternative générant le champ électrique E1 et le vecteur représentant le second champ électrique E2 se trouvant sur un axe non parallèle à l'axe sur lequel se trouve le vecteur du premier champ électrique E1,
- l'application de signaux électriques permettant de 10 contrôler la valeur du champ magnétique stationnaire B, la fréquence et l'amplitude des tensions alternatives générant les champs électriques E1, E2 et les champs électromagnétiques EM1, EM2, l'application de ces signaux électriques permettant de créer 15 (i) une cyclotronique électronique (ECR) dans laquelle l'axe de l'orbite d'accélération centripète des électrons et des autres particules chargées est parallèle à longitudinal X-X' (ii) résonances cyclotroniques des électroniques (ECR) dans lesquelles les axes des orbites 20 d'accélération centripète des électrons et des autres particules chargées oscillent de manière gyromagnétique.

De plus, le plasma généré par le procédé est un plasma froid.

- Selon l'invention, le champ magnétique stationnaire (B) avec un haut degré d'uniformité généré par le procédé comprend :
 - (a) un premier champ magnétique uniforme B1 dont les lignes de champ passent à travers une première courbe fermée se trouvant dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal X-X' et centrée sur cet axe,
 - (b) un second champ magnétique uniforme B2 dont les lignes de champ passent à travers une seconde courbe fermée située dans le même plan que le plan contenant la première courbe fermée, la seconde courbe fermée se trouvant à l'intérieur de la première courbe fermée.

En outre, l'arc de l'angle formé par le vecteur représentant le premier champ électrique El créé par l'application de la tension alternative et par chaque vecteur représentant le ou les second champs électriques E2 créés par l'application de la tension alternative est compris entre 60 et 120°.

De préférence, les amplitudes et les fréquences des tensions alternatives générant les champs électriques E1, E2 et les signaux électromagnétiques EM1, EM2 sont approximativement égales.

10

15

20

25

30

35

l'invention s'applique la de procédé Le décontamination de l'air ambiant ainsi que de tout autre milieu gazeux en détruisant et/ou en transformant les atomes et molécules constituant les contaminants présents dans le milieu gazeux, ambiant ou l'air électromécanique du électromagnétique et l'énergie plasma.

Les contaminants présent dans le milieu gazeux sont l'une des espèces suivantes ou constitués par des aérosols microbiens celles-ci : combinaison de comprenant des micro-organismes pathogènes tels que des particules virales des des spores, bactéries, retrovirales, des agents protéiques pathogènes tels que composés organiques volatiles des prions ; différents chlorofluorocarbones, aromatiques, des l'oxygène, oxydants tels que oxydables et éléments l'azote et le soufre ; l'ozone ; ainsi que des fibres et particules provenant de poussières et de fumées.

ou tout autre milieu l'air plus, échantillonné manuellement ou être contaminé peut la déterminer la présence automatiquement pour quantité par unité volumique des différents contaminants, avant de l'introduction du flux gazeux dans l'enceinte de confinement précité.

En outre, les informations ou données concernant la présence ou la quantité par unité volumique de

15

20

25

30

35

contaminants dans l'air ambiant ou dans le milieu gazeux sont utilisées pour contrôler les signaux électriques.

Le dispositif formant générateur à plasma de type à résonance cyclotronique électronique (ECR) gyromagnétique multipolaire comprend :

- (a) une enceinte de confinement 1 d'un milieu gazeux comprenant au moins une chambre de traitement 40 comprend à son extrémité amont une première plaque transversale perforée 2a en un matériau électriquement conducteur, une première paroi perforée 3a en un matériau électriquement isolant et opaque aux signaux électromagnétiques fixée la face amont de la première plaque perforée 2a, une deuxième plaque transversale perforée 2b en un matériau électriquement conducteur fixée à la face amont de la première paroi perforée 3, paroi transversale perforée deuxième 3b matériau électriquement isolant et opaque aux signaux électromagnétiques fixée à la face amont de la deuxième. plaque perforée 2b et une troisième paroi transversale. perforée 32 parallèle à la première plaque perforée 2a et axialement espacée de celle-ci pour délimiter l'enceinte confinement, la troisième paroi perforée matériau électriquement isolant et opaque aux signaux électromagnétiques, et située à l'extrémité aval de la
- (b) un moyen 4 pour générer un premier champ magnétique uniforme B1, le vecteur représentant ce premier champ magnétique B1 étant parallèle à l'axe longitudinal X-X' de la chambre de traitement 40, cet axe longitudinal X-X' passant par le centre de la première plaque perforée 2 et de la troisième paroi perforée 32,

chambre de traitement 40 pour permettre la sortie du flux

gazeux à travers la troisième paroi perforée,

un moyen 5 pour générer, dans la chambre de un deuxième champ magnétique uniforme B2 traitement 40, dans le premier champ magnétique uniforme B1, le vecteur représentant le deuxième champ magnétique B2 étant parallèle et ayant la même direction que le vecteur représentant le premier champ magnétique uniforme B1,

. J. GUPUL

5

20

25

30

35

- (d) un moyen 6,7 pour émettre un signal électromagnétique EM1 dans le milieu gazeux de la chambre de traitement 40 pour produire des électrons libres dans ce milieu gazeux, par l'application à ce moyen 6,7 d'au moins une tension alternative V6; V7,
- générer un premier 9,10 pour moyen (e) un électrique uniforme El dans le plasma, par l'application à ce moyen 9,10 d'au moins une tension alternative V6; 10 fréquence peuvent l'amplitude et la dont l'axe sur lequel se trouve le vecteur variables et représentant le premier champ électrique uniforme El est perpendiculaire à l'axe longitudinal X-X' de la chambre de traitement 40, 15
 - (f) un moyen 12,13 pour générer un ou plusieurs second champs électriques E2 dans le plasma, par l'application à ce moyen 12,13 d'une première tension alternative V6 et l'axe sur lequel se trouve le vecteur représentant chaque deuxième champ électrique E2 n'est pas parallèle à l'axe sur lequel se trouve le vecteur représentant le premier champ électrique uniforme E1,
 - un système alimentation 14 contrôlant la valeur des premier et deuxième champ magnétique uniforme B1,B2, la fréquence et l'amplitude des tensions alternatives V6; V7 et de la première tension alternative V6, ce système générer (i) de permettant d'alimentation (14)(ECR) dans lequel résonance cyclotronique électronique l'axe de l'orbite d'accélération centripète des électrons et des particules chargées est parallèle à l'axe X-X' de des résonances 40 (ii) traitement de chambre cyclotroniques électroniques (ECR) dans lesquels les axes des orbites d'accélération centripète des électrons et manière de oscillent chargées particules des gyromagnétique.

Selon l'invention, le moyen 9,10 pour générer le premier champ électrique uniforme El comprend :

- (a) un premier cylindre 9 coaxial à l'axe longitudinal X-X', réalisé en un matériau électriquement conducteur, délimitant le volume de la chambre de traitement 40, l'extrémité amont de ce premier cylindre 9 est fixée à la première plaque perforée 2a et l'extrémité aval du premier cylindre 9 est fixée à la troisième paroi perforée 32, ce premier cylindre 9 étant alimenté par la première tension alternative V6,
- 10 réalisé en un matériau cylindre second électriquement conducteur, dont l'axe longitudinal 10 longitudinal X-X', disposé l'axe colinéaire à concentriquement à l'intérieur du premier cylindre 9, l'extrémité amont du second cylindre 10 est fixée à la deuxième plaque perforée 2b, son extrémité aval est une extrémité libre comportant des dents 33, et le second 15 perçages pluralité de 10 comporte une cylindre circonférentiels 17 ; 18a ; 18b à travers lesquels le gaz ionisé par le plasma circule, ce second cylindre 10 étant. alimenté par la deuxième tension alternative V7, première tension alternative V6 et la deuxième tension 20 alternative V7 ayant la même amplitude et la fréquence mais étant en opposition de phase, le système. d'alimentation des premier et second cylindres 9 ; 10 induisant un couplage capacitif.
- De plus, les perçages circonférentiels 17 ; 18a ; 18b 25 du second cylindre 10 sont constitués par au moins trois circonférentielles de perforations circulaires 18a ; 18b à partir de l'extrémité libre aval de ce second par une série circonférentielle cylindre 10, et rectangulaires 17 perforations 30 disposées 1'axe X-X' et selon longitudinalement approximativement vers l'extrémité amont du second cylindre 10.

Selon le dispositif de l'invention, le moyen 4 pour 35 générer le premier champ magnétique uniforme B1 est constitué par un ensemble formant solénoïde 4 entourant le premier cylindre 9 et le moyen 5 pour générer le

35

second champ magnétique uniforme B2 est constitué par un second solénoïde 5 disposé à l'intérieur du second cylindre 10, les premier 4 et deuxième 5 solénoïdes étant alimenté par un courant I1 et ces premier et second champ magnétiques B1,B2 induisant un couplage selfique dans la chambre de traitement 40.

De préférence, le moyen 6,7 pour émettre des signaux électromagnétiques dans la chambre de traitement 40 comprend :

- 10 centrale (a) une tige 6 en un matériau électriquement conducteur s'étendant longitudinalement présentant chambre de traitement 40 et extrémité conique, cette tige centrale 6 est fixée sur la plaque 2a, perpendiculairement approximativement en son centre, et elle est entourée par 15 le second solénoïde 5 sur au moins une partie de longueur, cette tige centrale 6 étant alimentée par la première tension alternative V6 ;
- (b) une pluralité de tiges périphériques 7 en un 20 matériau électriquement conducteur, s'étendant longitudinalement chambre dans la de traitement présentant une extrémité conique, ces tiges périphériques sont fixées à la deuxième plaque perforée perpendiculairement à celle-ci, et sont disposées 25 concentriquement sur un cercle de rayon compris entre le rayon du premier cylindre 9 et le rayon du cylindre 10, ces tiges périphériques 7 étant alimentées par la deuxième tension alternative V7.

De plus, le moyen 12,13 pour générer le second champ 30 électrique E2 par l'application d'une troisième tension alternative V3 comprend :

pluralité de grandes cloisons une radiales 12 réalisées un matériau en électriquement conducteur, s'étendant longitudinalement dans la chambre de traitement 40 de façon que leurs bords longitudinaux soient parallèles à l'axe X-X', ces grandes cloisons radiales 12 sont fixées, sur leur

35

longitudinale, à la surface interne du premier cylindre 9 et elles sont fixées sur leur partie transversale amont à la première plaque perforée 2a, la largeur transversale de ces grandes cloisons 12 est inférieure à la distance entre le premier cylindre 9 et le second cylindre 10, la première tension alternative V6 étant appliquée aux grandes cloisons 12 diamétralement opposées;

une pluralité de petites cloisons radiales 13 réalisées en un matériau électriquement conducteur, s'étendant longitudinalement dans 10 la chambre traitement 40 de façon à ce que leurs bords libres longitudinaux soient parallèles à l'axe X-X', ces petites cloisons radiales 13 sont fixées. sur leur longitudinal, à la surface interne du premier cylindre 9 et elles sont fixées sur leur partie transversale amont à la première plaque perforée 2a, la largeur de ces petites cloisons 13 est inférieure à la largeur des grandes. les petites cloisons sont diamétralement cloisons 12, opposées et elles comportent au moins trois séries de perforations circulaires 132 à partir de leur bord libre. 20 aval transversal, et la première tension alternative V6 est appliquée aux petites cloisons 13.

Préférentiellement, le système d'alimentation 14 comprend :

- 25 (a) un moyen d'alimentation électrique 23 de ce système d'alimentation 14 délivrant une tension alternative V4,
 - (b) un moyen 35 pour transformer la tension alternative V4 de la source d'entrée 23 en une tension alternative intermédiaire V5,
- 30 (c) un moyen 36 pour faire varier la fréquence de la tension alternative intermédiaire V5, et
 - (d) un moyen 28 pour transformer cette tension alternative intermédiaire V5 en les première V6 et deuxième V7 tensions alternatives de sortie, et en le courant de sortie I1.

Selon l'invention, le moyen d'alimentation électrique 23 est une source d'entrée du secteur qui

15

20

25

fournit une tension V4 du secteur d'environ 220 V à une fréquence d'approximativement 50 Hertz.

De plus, la valeur de la tension alternative intermédiaire V5 est comprise entre approximativement 10 et 50 Volts.

La valeur de la tension alternative intermédiaire V5 peut prendre les valeurs approximatives de 10, 24 ou 50 Volts.

En outre, la valeur des première et deuxième 10 tensions alternatives V6 ; V7 est comprise entre 1 et 30 kilovolts à une fréquence comprise entre 5 Hertz et 10 kiloHertz pour une puissance comprise entre 1 et 300 Watts.

Le moyen 28 pour transformer la tension alternative intermédiaire V5 en les première et deuxième tension alternative V6; V7 est un transformateur 28 dont l'impédance s'adapte automatiquement et sans perte de puissance à l'impédance variante du dispositif.

De préférence, le coeur du transformateur 28 est à base de ferrite et de terre rare et la valeur du courant (I1) est comprise entre 1 microAmpère et 0,1 Ampères.

Avantageusement, la valeur des première et deuxième tensions alternatives V6 ; V7 est d'environ 15 kiloVolts pour une puissance délivrée d'approximativement 100 Watts.

Aussi, la valeur de la tension alternative de sortie V6;V7 peut être d'environ 5 kilovolts pour une puissance délivrée d'approximativement 30 Watts

Selon l'invention, l'enceinte de confinement 1 peut comprendre une deuxième chambre de traitement 41 dans le 30 prolongement de la première chambre de traitement 40 dans laquelle le premier cylindre 9 est prolongé par une première coupelle tronconique 42 en un matériau électriquement conducteur, convergeant vers la troisième paroi perforée qui sépare les deux chambres 32 35 traitement 40,41; la paroi perforée 32 est prise en sandwich entre une troisième plaque transversale perforée

43 en un matériau électriquement conducteur solidaire de première coupelle 42 et une quatrième plague transversale perforée 44 en un matériau électriquement conducteur ; la deuxième chambre de traitement 41 d'une deuxième 5 constituée coupelle tronconique 47 solidaire de la quatrième plaque 44, convergeant vers la chambre amont et solidaire par son extrémité aval d'un troisième cylindre 48 matériau en un électriquement conducteur, solidaire, par son extrémité aval, cinquième plaque transversale perforée 50 en un matériau 10 électriquement conducteur ; une quatrième paroi perforée 51 en un matériau électriquement isolant est fixée à la face aval de la cinquième plaque 50 ; une sixième plaque transversale perforée 59 en un matériau électriquement conducteur est fixée à la face aval de la quatrième paroi 15 51 ; et une cinquième paroi transversale perforée 60 en un matériau électriquement isolant est fixée à la face aval de la sixième plaque 59 ; et la deuxième chambre de traitement 41 comprend en outre un quatrième cylindre 52 20 matériau électriquement conducteur fixé sixième plaque perforée 59 et comportant une série d'au trois moins rangées transversales perçages. de circonférentielles 53 au niveau de son extrémité libre amont ainsi que des dents 54 s'étendant axialement à 25 partir de son extrémité libre ; et un cinquième cylindre 55 de diamètre inférieur au diamètre du cylindre 52 et de longueur supérieure à la longueur du cylindre 52, cinquième cylindre 55 étant fixé à la cinquième plaque 50 comportant une série d'au moins trois 30 transversales de perçages circonférentielles 56 au niveau son extrémité libre amont ainsi que des dents s'étendant axialement à partir de son extrémité libre et le dispositif comprend également une tige 45 à extrémité libre conique en un matériau électriquement conducteur 35 fixée à la plaque 44 et faisant saillie dans la chambre amont 40 en traversant la paroi 32 et la plaque 43 de électriquement isolée ; des pointes façon 49 un

matériau électriquement conducteur disposées concentriquement sur la quatrième plaque 44 et faisant saillies dans la chambre aval 41; et l'ensemble formant solénoïde 4 constitué par trois solénoïdes 4a,4b,4c accolés et disposés coaxialement autour des chambres amont et aval 40,41, le nombre d'enroulements du deuxième solénoïde 4b étant supérieur au nombre d'enroulements des premier et troisième solénoïdes 4a,4c.

Dans ce dispositif, la première tension alternative 10 V6 est appliquée à la plaque 2a et à la plaque 59 et que la deuxième tension alternative V7 est appliquée à la plaque 2b et à la plaque 50.

15

20

25

30

De plus, le milieu gazeux est constitué par un flux autre milieu qazeux tout d'air ambiant ou de température ambiante et pression atmosphérique milieu gazeux est chargé en une combinaison quelconque de organiques particules non inertes, de particules biologiques, de particules inorganiques contaminantes, de particules biologiques telles que bactéries, les spores bactériennes, les champignons, les spores de et/ou les virus, et dans lequel ces champiqnons particules sont détruites ou transformées durant leur passage dans la chambre de traitement 40 avant de sortir de la chambre de traitement 40 à travers la troisième paroi perforée 32.

En outre, le dispositif de l'invention comprend au appareil automatique manuel ou moins d'échantillonnage d'échantillonnage, cet appareil permettant de fournir des informations relatives à des divers types dе contaminants, ces présence manuellement étant transmises informations contrôle couplé automatiquement à un appareil de système d'alimentation 14, cet appareil de permettant de moduler la tension alternative V6; ainsi que le courant I1 selon le niveau de contamination à l'entrée du dispositif

L'invention sera mieux comprise et d'autres buts, avantages et caractéristiques de celle-ci apparaîtront plus clairement à la lecture de la description qui suit et qui est faite au regard des dessins annexés qui représentent des exemples non limitatifs de réalisation de l'invention et sur lesquels :

- la figure 1 est un schéma représentant le concept général de l'invention ;
- la figure 2 représente une vue en coupe 10 longitudinale du dispositif formant générateur à plasma selon un premier mode de réalisation de l'invention;
 - la figure 3 est une vue en coupe selon l'axe III-III de la figure 2 ;
- la figure 4 est une vue en coupe selon l'axe III 15 III de la figure 2 sur laquelle est représentée la distribution de charges selon un premier état électronique;
 - la figure 5 est une vue en coupe selon l'axe III-III de la figure 2 sur laquelle est représentée, notamment, la distribution de charges selon un deuxième état électronique;

20

25

35

- la figure 6 est une vue en coupe selon l'axe III-.

 III de la figure 2 sur laquelle est représentée la trajectoire gyromagnétique des électrons dans le dispositif de l'invention;
- la figure 7 est une vue en coupe longitudinale d'une partie du dispositif de l'invention sur laquelle est représentée la trajectoire gyromagnétique des électrons ;
- la figure 8 représente les phénomènes d'avalanches électroniques dans une partie du dispositif de l'invention;
 - la figure 9 représente la trajectoire gyromagnétique des électrons dans une partie du dispositif de l'invention;
 - la figure 10 représente les courbes d'alimentation électrique sous haute tension avec les

15

20

25

30

35

modulations essentielles de fréquences utilisées pour alimenter électriquement le dispositif de l'invention ;

- la figure 11 est une vue en coupe longitudinale du dispositif formant générateur à plasma selon un second mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 12 est une courbe représentant l'empêchement de contamination lors du passage du flux gazeux dans le dispositif de l'invention ; et
- la figure 13 est une courbe représentant les 10 profils de décontamination particulaire lors du passage du flux gazeux dans le dispositif de l'invention.

systèmes ECR utilisés dans l'art antérieur mettent en jeu l'interaction entre un champ électrique variant et un champ magnétique statique. Le procédé selon l'invention diffère des procédés classiques qui utilisent résonance cyclotronique électronique puisque concept général de l'invention associe plusieurs bases scientifiques comprenant, la génération du plasma sous champ électromagnétique haute fréquence, la génération du plasma par couplages capacitifs et selfiques ainsi que la résonance magnétique impliquant une part active d'ondes multifréquences diversifiées permettant une importante du plasma. Il résulte de l'association de ces scientifiques, la formation, entre autre, d'un bases électromagnétique et d'un champ magnétique non champ représenté sur la figure stationnaire. Comme électron est soumis à un champ électromagnétique EM1 à proximité d'un champ magnétique variant, ce qui constitue le concept général de l'invention.

En se reportant aux figures 2 et 3, le dispositif de l'invention selon un premier mode de réalisation est constitué d'une enceinte de confinement 1. On définit, longitudinal cette enceinte 1, un axe dans 1 comporte à son extrémité L'enceinte de confinement amont une première plaque perforée 2a en un matériau électriquement conducteur, cette première plaque comportant des perforations circulaires 2al.

Une première paroi perforée 3a en un matériau électriquement isolant et opaque aux signaux électromagnétiques est fixée coaxialement à la face amont de la première plaque perforée 2a. Cette première paroi perforée comporte 3a également des perforations circulaires 3a1.

5

10

15

20

25

30

35

Une deuxième plaque perforée 2b en un matériau électriquement conducteur est fixée coaxialement à la face amont de la première paroi perforée 3a. Cette deuxième plaque perforée 2b comporte également des perforations circulaires 2b1.

Une deuxième paroi perforée 3b en un matériau électriquement isolant et opaque aux signaux électromagnétiques est fixée coaxialement à la face amont de la deuxième plaque perforée 2b. Cette deuxième paroi 3b comporte des perforations circulaires 3b1.

De préférence, les perforations circulaires des première 2 et deuxième 2a plaques perforées et des première 3 et deuxième 3a parois perforées se correspondent coaxialement afin d'assurer l'entrée du flux gazeux à traiter dans l'enceinte de confinement 1.

Le dispositif comprend également, à son extrémité aval, une troisième paroi perforée 32 en un matériau électriquement isolant et opaque aux signaux électromagnétiques et axialement espacée de la première plaque perforée 2a. Cette troisième paroi comporte des perforations circulaires 32a permettant la sortie du flux gazeux de l'enceinte 1.

Selon l'invention, le dispositif comprend premier cylindre 9 en un matériau électriquement conducteur, de préférence métallique, qui délimite avec la paroi 32 et la plaque 2a le volume de l'enceinte de confinement 1. L'extrémité amont du premier cylindre 9 est fixée à la première plaque perforée 2a extrémité aval est fixée à la troisième paroi 32 et l'axe longitudinal du premier cylindre 9 est confondu avec l'axe X-X'.

15

20

25

30

35

matériau cylindre 10, un Un second en conducteur, métallique, de préférence électriquement délimitant un volume interne inférieur au volume interne du premier cylindre 9, est disposé coaxialement à premier cylindre 9 dans l'enceinte de confinement L'extrémité amont du deuxième cylindre 10 est fixée à la deuxième plaque perforée 2b, et de préférence, centrée sur cette dernière. Pour cela, le deuxième cylindre 10 traverse la première plaque perforée 2a et la première de façon électriquement isolée. perforée 3a paroi de ce deuxième cylindre 10 est une L'extrémité aval extrémité libre.

Préférentiellement, le diamètre du premier cylindre 9 est compris entre 10 et 50 cm et le diamètre du deuxième cylindre 10 est compris entre 30 et 50 % du diamètre du premier cylindre 9. La longueur, selon l'axe longitudinal X-X', du premier cylindre 9 est comprise entre 5 et 20 cm et la longueur, selon cet axe, du deuxième cylindre 10 est comprise entre 30 et 50 % de la longueur du premier cylindre 9.

Le deuxième cylindre 10 comporte à son extrémité libre aval des dents 33 s'étendant longitudinalement et présentant une longueur comprise entre 0,5 et 1,5 mm et dent d'approximativement espacement entre chague servent, notamment, 0,8 mm. Ces dents 33 d'émetteur génération électromagnétique permettant la d'énergie d'électrons libres lorsque le deuxième cylindre 10 est alimenté en haute tension alternative.

De plus, le deuxième cylindre 10 comporte, à partir de son extrémité libre aval et jusqu'à approximativement trois moitié de sa longueur, au moins circonférentielles de perforations circulaires 18a et 18b les séries de axialement espacées. Préférentiellement, perforations circulaires 18a et 18b sont constituées par l'alternance d'une série circonférentielle de grandes diamètre d'un circulaires 18a perforations d'approximativement 2 mm et d'une série circonférentielle de petites perforations circulaires 18b d'un diamètre d'approximativement 1 mm. De préférence, les grandes 18a et petites 18b perforations circulaires sont disposées en quinconce les unes par rapport aux autres.

5

10

15

20

25

30

35

De plus, le deuxième cylindre 10 comporte une série circonférentielle perforations rectangulaires 17 de situées vers l'extrémité amont du deuxième cylindre 10. perforations rectangulaires 17 s'étendent longitudinalement, approximativement, à partir de l'extrémité amont du deuxième cylindre 10 jusqu'à, approximativement, la moitié de la longueur du cylindre 10.

Les perforations rectangulaires 17 et circulaires 18a et 18b permettent, notamment, la circulation du milieu gazeux ionisé par le plasma dans le deuxième cylindre 10 vers l'extérieur de ce cylindre.

Préférentiellement, le nombre de perforations rectangulaires 17 est de 8 et la longueur perforations rectangulaires 17, selon l'axe X-X', comprise entre 10 et 30 % de la longueur du deuxième cylindre 10. De plus, l'arc le long de la circonférence deuxième cylindre 10 formé par la largeur des perforations rectangulaires 17 est compris entre 3 et 5.

Le premier cylindre 9 est entouré par un ensemble formant solénoïde 4 constitué par trois solénoïdes 4a, 4b, 4c accolés et disposés coaxialement par rapport à l'axe X-X'. Le nombre d'enroulements par unité de longueur selon X-X' des solénoïdes 4a et 4c est supérieur au nombre d'enroulements par unité de longueur selon X-X' du solénoïde 4b. Ceci implique que la valeur des champs magnétiques Bla et Blc induits par l'application d'un courant aux solénoïdes 4a et 4c est supérieure à la valeur du champ magnétique B1b induit par l'application du même courant au solénoïde 4b. De plus, les champs magnétiques Bla et Blc permettent le confinement du flux de particules chargées dans l'enceinte 1.

Le dispositif selon l'invention comprend également radiales cloisons grandes pluralité de matériau opposées et réalisées en un diamétralement électriquement conducteur, de préférence métallique. Ces longitudinalement dans grandes cloisons 12 s'étendent libres bords leurs de façon que l'enceinte longitudinaux soient parallèles à l'axe X-X'. Ces grandes cloisons 12 sont fixées, sur leur partie longitudinale, à la surface interne du premier cylindre 9 et elles sont fixées, sur leur partie transversale amont, à la première plaque perforée 2a. La longueur des grandes cloisons 12 est inférieure à la longueur du premier radiales cylindre 9 et leur largeur est inférieure à la distance entre le premier cylindre 9 et le deuxième cylindre 10. entourent radiales 12 cloisons dit, les Autrement le 10 sans deuxième cylindre concentriquement le contacter.

5

10

15

35

Le dispositif selon l'invention comprend également radiales cloisons petites pluralité de une matériau diamétralement opposées et réalisées en un 20 électriquement conducteur, de préférence métallique. Ces longitudinalement dans s'étendent 13 cloisons petites libres leurs bords que de facon 1 l'enceinte longitudinaux soient parallèles à l'axe X-X'. Ces petites cloisons 13 sont fixées, sur leur partie longitudinale, à 25 la surface interne du premier cylindre 9 et elles sont fixées, sur leur partie transversale amont à la première plaque perforée 2a. La longueur des petites cloisons 13 est égale à la longueur des grandes cloisons 12 tandis que leur largeur est inférieure à la largeur des grandes 30 cloisons 12. Ces petites cloisons 13 comportent, à partir de leur extrémité libre transversale aval, au moins trois disposées 132 circulaires perforations de séries parallèlement à ce bord transversal.

Comme illustré sur la figure 3, une petite cloison 13 est disposée entre deux grandes cloisons 12 successives. Préférentiellement, le dispositif comporte



10

15

20

25

30

35

quatre grandes cloisons 12 et quatre petites cloisons 13. L'alternance d'une grande cloison 12 et d'une petite cloison 13 engendre la présence de cavités intercloisons 34.

Préférentiellement, la longueur des grandes cloisons 12 et des petites cloisons 13 est comprise entre 30 et 60 % de la longueur du premier cylindre 9, la largeur des grandes cloisons 12 est comprise entre 10 et 30 % du rayon du premier cylindre 9 et la largeur des petites cloisons 13 est comprise entre 5 et 20 % du rayon du premier cylindre 9.

Le dispositif comprend également une pluralité de tiges périphériques 7 en un matériau électriquement conducteur, de préférence métallique, longitudinalement dans l'enceinte et comportant une extrémité conique. Ces tiges périphériques 7 sont fixées deuxième plaque perforée 2b en traversant première plaque perforée 2a et la première paroi perforée 3a de façon électriquement isolée et elles sont disposées concentriquement sur un cercle de rayon compris entre le du premier cylindre 9 et 1e rayon du cylindre 10. Comme illustré sur la figure 3, les tiges périphériques 7 sont, de préférence, disposées dans les intercloisons 34 le nombre de espaces et tiges périphériques 7 est donc égal nombre d'espaces au intercloisons 34.

De plus, le dispositif comporte également une tige centrale 6 en un matériau électriquement conducteur, de préférence métallique, s'étendant longitudinalement dans l'enceinte de confinement 1 et présentant une extrémité conique, cette tige centrale 6 étant fixée à la première perpendiculairement à cette dernière 2a, approximativement centre. De en son l'extrémité conique de la tige centrale 6 a une longueur longueur de la tige centrale 6 mm. La inférieure à la longueur du deuxième cylindre 10. La tige centrale 6 est entourée sur au moins une partie de sa

10

15

20

25

35

longueur par un second solénoïde 5, l'axe longitudinal du second solénoïde 5 étant colinéaire à l'axe X-X'.

Selon l'invention, les lignes de champ formées par le champ magnétique B1 passent à travers une première courbe fermée se trouvant dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal X-X' et centrée sur cet axe et les lignes de champ du champ magnétique B2 passent à travers une seconde courbe fermée située dans le même plan que le plan contenant la première courbe fermée et la seconde courbe fermée se trouve à l'intérieur de la première courbe fermée puisque le volume dans lequel est confiné le champ magnétique B1 est supérieur au volume dans lequel est confiné le champ magnétique B2, ceci résultant de la configuration géométrique de l'ensemble formant solénoïde 4 et du solénoïde 5.

De préférence, l'angle formé par un premier segment allant de l'extrémité conique de la tige centrale 6 à n'importe quel premier point dans le premier cylindre 9 situé en aval par rapport à l'extrémité conique de la tige centrale 6 et par un deuxième segment allant de l'extrémité conique de la tige centrale 6 à n'importe quel deuxième point dans le premier cylindre 9 situé en par rapport à l'extrémité conique de la centrale 6 et opposé au premier point est compris entre et 120°. La figure 2 représente approximativement 80 l'angle maximum lpha que peuvent prendre les deux segments à partir de l'extrémité conique de la tige centrale 6 au bord aval du premier cylindre 9.

Le dispositif est alimenté électriquement par un 30 système d'alimentation 14.

Ce système d'alimentation 14 est lui-même alimenté électriquement par une source d'entrée 23 délivrant une tension alternative V4. Préférentiellement, cette source d'entrée 23 délivre une tension alternative V4 du secteur d'environ 220 V à une fréquence d'approximativement 50 Hz.

Ce système d'alimentation 14 comprend un abaisseur de tension 35 permettant de réduire la tension alternative d'entrée V4 en une tension intermédiaire V5 et cette tension intermédiaire V5 peut prendre préférentiellement les valeurs de 10, 24 ou 50 Volts pour une fréquence d'approximativement 50 Hertz.

.

Le système d'alimentation 14 comprend également un générateur de fréquence 36 constitué par un circuit RLC permettant une amplification électronique pour obtenir la fréquence d'alimentation du dispositif de l'invention à la fréquence de la tension alternative partir de intermédiaire V5. Les fréquences générées par générateur de fréquence 36 sont comprises entre 50 Hertz et 10 kiloHertz pour une puissance comprise entre 1 et 300 Watts.

10

15

20

25

30

Enfin, le système d'alimentation 14 comprend un transformateur 28 permettant d'obtenir, à la fréquence générée par le générateur de fréquence 36, deux tensions alternatives de sortie V6; V7. Les valeurs des tensions alternatives de sortie V6; V7 sont comprises entre 1 et 30 kV pour une fréquence comprise entre 50 Hertz et 10 kiloHertz.

le système d'alimentation titre d'exemple, 14 peut générer deux tensions alternatives de sortie V6 et d'approximativement 15 kV pour une puissance d'approximativement 100 deux tensions Watts ou alternatives de sortie V6 et V7 d'approximativement 5 kV pour une puissance d'approximativement 30 Watts.

L'impédance variante du dispositif de l'invention résulte des champs électromagnétiques variants et des distributions spatiales des particules chargées générées dans le dispositif. Le coeur du transformateur 28 est réalisé à base de ferrite et de terre rare, ainsi, l'impédance du transformateur 28 s'adapte automatiquement et sans perte de puissance à l'impédance variante du dispositif de l'invention.

Le système d'alimentation 14 permet également de générer un courant alternatif Il qui alimente, en série, l'ensemble formant solénoïde 4 et le deuxième solénoïde la valeur du courant I1 étant comprise entre microAmpère et 0,1 Ampère.

5

10

que tel d'alimentation 14 système une impédance équivalente globale L précédemment aura impédances des composants associés comprenant les éléments du dispositif de l'invention ainsi champs électromagnétiques variants et les distributions particules chargées générées des spatiales dispositif. Cette impédance équivalente donnera lieu à des oscillations harmoniques de résonance amortie pour la combinaison spécifique (i) du courant I1 qui alimente les solénoïdes 4a, 4b, 4c et 5, (ii) de l'amplitude maximum 15 notamment, tension alternative appliquée, la premier cylindre 9, au deuxième cylindre 10, aux grandes cloisons 12, aux petites cloisons 13, et (iii) de fréquence de la tension alternative qui alimente premier cylindre 9, le deuxième cylindre 10, les grandes cloisons 12, les petites cloisons 13 ainsi que les tiges 20 périphériques 7 et la tige centrale 6. Il est difficile et compliqué de calculer ces combinaisons spécifiques qui donnent lieu à des oscillations harmoniques de résonance mathématiques équations des par amortie simulations informatiques. Ces combinaisons spécifiques 25 lieu à des oscillations harmoniques donnent résonance amortie où 'combinaisons de résonance' peuvent être déterminées expérimentalement.

Quand le diamètre du premier cylindre 9 est de 13 30 cm et que le courant délivré dans les solénoïdes 4a, 4b, 4c et 5 est de 0,1 Ampères, les combinaisons de résonance sont (i) 1 kV, 350 Hertz, (ii) 1,5 kV, 500 Hertz et (iii) 2 kV, 650 Hertz. **V7**

et deuxième les première V6 De préférence, 35 de valeurs des sortie ont de alternatives tensions

tensions et de fréquences identiques mais elles sont en opposition de phase.

IUI UUPUL

Selon l'invention, la première tension alternative de sortie V6 alimente la première plaque perforée 2a. Par conséquent, cette première tension alternative de sortie V6 alimente le premier cylindre 9, les grandes cloisons 12 et les petites cloisons 13 ainsi que la tige centrale 6.

La deuxième tension alternative de sortie V7 alimente la deuxième plaque perforée 2b. Par conséquent, cette deuxième tension alternative de sortie V7 alimente le deuxième cylindre 10 ainsi que les tiges périphériques 7.

L'application du courant I1 à l'ensemble formant solénoïde 4 entraîne la formation du champ magnétique B1 15 le vecteur champ est colinéaire à l'axe X-X'. L'application du courant I1 dans le deuxième solénoïde 5 entourant la tige centrale 6 entraîne la formation d'un second champ magnétique B2 dont le vecteur champ est colinéaire à l'axe longitudinal X-X'. également 20 résultante de ces champs magnétiques B1 et B2 est un magnétique В dont le vecteur champ est. colinéaire à l'axe X-X'. naturellement Le couplage selfique est réalisé par la création d'un volume interne 25 et concentrique constitué par les solénoïdes 4a et 4c à fort flux externe et le solénoïde 4b plus faiblement dimensionné à la périphérie centrale. La présence du champ magnétique uniforme B situé dans les premier 9 et deuxième 10 cylindres et dans les espaces intercloisons 34 conduit, comme cela sera détaillé plus loin, à (i) une 30 densité d'électrons libres et un flux ionique au niveau de la tige centrale 6 et des tiges périphériques 7 supérieurs à ceux résultant de techniques traditionnelles (ii) champ magnétique B de décharge couronne, et un grand 35 sensiblement uniforme permettant un plasmatique sous la fréquence de résonance du système ECR l'énergie résultant en uņ couplage augmenté de

10

15

25

30

35

électromagnétique provenant de l'énergie électrique d'entrée et de l'énergie électromécanique à travers le plasma. Ces attributs sont importants pour atteindre les objectifs de la présente invention.

De préférence, la valeur du champ magnétique Bl le l'application du courant I1 résultant de solénoïde 4, au niveau de l'axe longitudinal X-X' est comprise entre 10 et 100 milliteslas et l'impédance est comprise entre 50 et 100 Ohms. Les solénoïdes 4a et 4b leur applique courant Il produisent, quand on un d'approximativement 0,1 Ampère, un champ magnétique dont 200 milliteslas la valeur est approximativement de 4b de 10 milliteslas voisinage du solénoïde et voisinage de l'axe X-X'. Le solénoïde 4b produit, quand on lui applique le courant I1 d'approximativement magnétique dont la valeur est un champ approximativement de 100 milliteslas au voisinage des solénoïdes 4a et 4c et de 5 milliteslas au voisinage de l'axe X-X'.

Le solénoïde 5 créé, selon l'invention, un champ magnétique dont le vecteur champ est colinéaire à l'axe X-X' et dont la valeur est comprise entre 10 et 100 milliteslas et une impédance comprise entre 4 et 10 Ohms.

La fréquence des hautes tensions alternatives V6 et V7 appliquées, notamment, respectivement aux premier 9 et cylindres sensiblement égale 10 est deuxième de L'effet résonance du système ECR. fréquence de l'application de ces hautes tensions alternatives V6 et V7 à cette fréquence en présence du champ magnétique B est la génération d'une population d'électrons libres qui subissent une accélération centripète où le l'orbite créée par cette accélération centripète est sensiblement perpendiculaire au vecteur représentant le champ magnétique B. De plus, chaque électron libre qui directionnelle de composante possède une sensiblement parallèle au vecteur représentant le champ magnétique B aura une trajectoire hélicoïdale dans

direction du vecteur représentant le champ magnétique B. qu'un électron soumis sera à l'accélération centripète de ce système **ECR** et que la alternative de résonance sera appliquée aux premier 9 et deuxième 10 cylindres, la vitesse et ainsi cinétique de l'électron augmentera. Le couplage capacitif résultant de l'application des tensions de sortie V6 et V7 aux premier 9 et deuxième 10 cylindres est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'invention.

5

On se réfère à présent à la figure 4 sur laquelle 10 est représenté l'effet de l'application de la première tension alternative V6 sur le premier cylindre 9 et de la deuxième tension alternative V7 sur le deuxième cylindre 10, ce qui génère un champ électrique E1, dont le vecteur champ est sensiblement perpendiculaire à l'axe X-X', ces 15 deux tensions alternatives de sortie V6 et V7 étant en opposition de phase. La figure 4 représente ainsi l'effet du couplage capacitif entre les premier 9 et deuxième 10 cylindres dans une alternance où le premier cylindre 9 20 est alimenté positivement par rapport au deuxième cylindre 10. Dans cette configuration électrique, il se développe, dans le premier espace 37 entre les premier 9 et deuxième 10 cylindres une charge d'espace négative et dans le deuxième espace 38 entre la tige centrale et le deuxième cylindre 10, une charge d'espace positive. Les 25 perforations rectangulaires 17 du deuxième cylindre 10 conduisent à un transfert concentrique des particules chargées, ce qui génère un flux de charge spatiale allant du premier espace 37 vers le deuxième espace 38. De plus, l'électrode centrale 6 est alimentée par la première 30 tension alternative V6, c'est à dire en opposition de phase par rapport au deuxième cylindre 10. configuration électrique implique l'émission d'un signal électromagnétique EM1 créé par l'électrode centrale 6 35 entourée par le second solénoïde 5 et la génération d'électrons libres tout le long de l'électrode centrale 6.

l'effet couplage du représente 5 figure La capacitif entre les premier et deuxième cylindres 9,10 le cas où le premier cylindre 9 est négativement par rapport au deuxième cylindre 10. Dans cette configuration électrique, il se développe, dans le premier espace 37 une charge d'espace positive et dans le deuxième espace 38 une charge d'espace négative. perforations rectangulaires 17 du deuxième cylindre 10 conduisent à un transfert concentrique des particules chargées, ce qui génère un flux de charge spatiale allant du deuxième espace 38 vers le premier espace 37. Cette configuration électrique implique l'émission d'un signal électromagnétique EM2 au niveau des tiges périphériques 7 et la génération d'électrons libres tout le long de ces électrodes périphériques 7 ainsi que la génération de positons au niveau de la tige centrale 6.

5

10

15

La première tension alternative V6 est appliquée aux grandes cloisons 12 et aux petites cloisons Chaque paire de cloisons consécutives constituée par une grande cloison 12 et une petite cloison 13 peut alors 20 être assimilée à un condensateur dont le fonctionnement première antérieur. La l'art connu de est alternative V6 appliquée à chaque paire de grande 12 et de petite 13 cloisons provoque la formation d'un champ électrique E2 dans l'espace intercloisons 34, le vecteur 25 de ce champ électrique E2 changeant de sens au gré des alternances de la tension appliquée et ce vecteur n'étant pas parallèle au vecteur représentant le premier champ électrique El. En appliquant la loi de Maxwell concernant l'induction d'un condensateur, ces champs électriques 30 alternant induisent, comme représenté en figure 6, dans un champ magnétique 34, intercloisons chaque espace circulaire situé dans un plan approximativement parallèle aux grandes 12 et petites 13 cloisons, de telle sorte que le vecteur de ce champ magnétique soit tangent en tout 35 point à la trajectoire circulaire de ce champ selon le sens défini par la règle des trois doigts, bien connue de

10

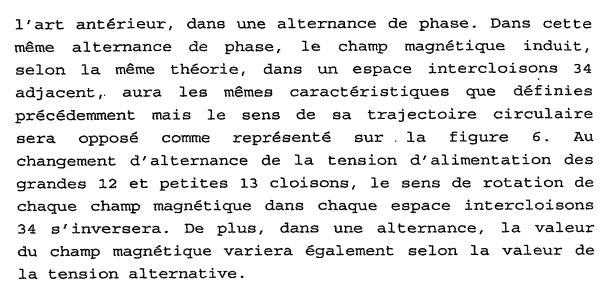
15

20

25

.30

35



De plus, l'arc de l'angle formé par un vecteur représentant le premier champ électrique E1 et par chaque vecteur représentant le deuxième champ électrique E2 est compris entre 60 et 120°.

On se réfère maintenant à la figure 7 en liaison avec la figure 6. En tout point situé dans le premier espace 37 et le deuxième espace 38 il existe un vecteur représentant un champ gyromagnétique résultant l'addition du vecteur représentant le champ magnétique B et du vecteur représentant le champ électrique E2 variant. l'application de la première tension induit par alternative V6 sur les grandes 12 et les petites précédemment. expliqué Le cloisons, comme à représentant le champ gyromagnétique aboutit multiplicité d'électrons libres tourbillonnant ayant capacité de couper et de fragmenter les particules La combinaison entre flux gazeux. constituant le vecteur représentant le champ magnétique B et le vecteur gyromagnétique caractérise représentant champ le dispositif selon l'invention.

Préférentiellement, la fréquence de la première tension alternative V6 appliquée aux grandes cloisons 12 et aux petites cloisons 13 est choisie de manière que les électrons libres générés le long des tiges périphériques 7 soient sujet à la résonance cyclotronique électronique,

15

20

25

30

35

cette résonance étant générée par l'association de tension alternative et du vecteur représentant le champ par la présence gyromagnétique ainsi que du électrique E1 induit par l'application des première V6 et deuxième V7 tensions alternatives aux, respectivement, premier 9 et deuxième 10 cylindres, ce dont il résulte un mouvement des électrons libres selon une trajectoire hélicoïdale H autour du vecteur représentant le champ à gyromagnétique, ces électrons passant travers perforations 17 (figure 6) et 18a et 18b (figure 7) du deuxième cylindre 10.

La vitesse des électrons libres causée par la résonance cyclotronique électronique multipolaire qu'une lumière suffisamment importante pour caractéristique de l'effet Cerenkov, bien connu de l'art antérieur, soit observable au niveau des perforations 17, 10. L'analyse par 18b du deuxième cylindre spectroscopie d'émission de cette lumière suggère que évidence par la présence de cette l'énergie mise en lumière est due à l'énergie émise par les pulsations hadroniques dans la population d'atomes du plasma. particulier, ceci suggère que les résultats obtenus par la présente invention peuvent servir d'outils dans les de la physique nucléaire, de l'énergie secteurs nucléaire, de la chromodynamique quantique et la théorie des cordes.

que d'énergie peut être démontré les flux électromagnétique et électromécanique résultants et les électroniques possèdent résonances cyclotroniques amplitude et une fréquence suffisamment importantes, selon les dimensions physiques des cavités du dispositif de l'invention, pour que le libre parcours moyen des électrons soit inférieur aux dimensions de ces cavités. Les cavités sont les espaces délimités par les différents éléments du dispositif dans l'enceinte de confinement 1.

La figure 8 représente les avalanches électroniques se produisant au niveau des tiges périphériques 7 et de

la tige centrale 6. Lors de l'application d'une haute tension alternative sur ces tiges à extrémités coniques, électrons acquièrent une énergie suffisante ioniser les molécules du gaz et déclencher les mécanismes d'avalanches électroniques caractérisés production exponentielle d'électrons. La tige centrale 6 tiges périphériques 7 émettent un électromagnétique respectivement EM1 et EM2 aux alentours extrémités. Ce signal ou champ ionise populations d'atomes du milieu gazeux aux alentours des tiges et créé une pluralité d'électrons libres qui sont également soumis au champ électrique additionnel résultant de l'application des première V6 et deuxième V7 alternatives aux premier 9 tensions et deuxième cylindres.

10

15

20

25

30

35

La figure 9 représente la trajectoire cyclotronique des électrons aux alentours de l'extrémité conique de la. tige centrale 6 sous l'effet du champ magnétique résultant de l'application du courant Il dans le second solénoïde 5. Dans ce cas, la présence du champ magnétique avec l'effet additionnel du champ électrique 1a densité électronique aux alentours de augmente l'extrémité conique de la tige centrale 6 dont l'effet est de créer, dans cet espace, des avalanches denses d'électrons libres qui créent une extension de la partie conique de la tige centrale 6.

On se réfère à présent à la figure 10 qui représente les courbes d'alimentations alternatives sous très haute tension avec les modulations essentielles de fréquences utilisées pour l'alimentation du dispositif selon l'invention. Pour la définition des effets recherchés, il est défini une impédance correspondant à l'impédance équivalente Léquivalent équivalente de l'espace de multiplication électronique et équivalente de l'espace l'impédance de la ionique. Cette impédance équivalente a été testée sous trois valeurs de 60 000, 40 000 et 25 000 Ohms. Les

tensions correspondent à 5 à 9 kilovolts pour le premier palier, 6 à 12 kilovolts pour le deuxième palier et 10 à 20/30 kilovolts pour le troisième palier. A une fréquence 1'espace optimum pour l'utilisation 5 Hertz situera entre multiplication électronique se 5 fréquences, basses l'utilisation des kilovolts, les plans favorisant Hertz 6 inférieures à Hertz, 50 fréquence de une Pour stationnaires. 5 sera une tension de l'utilisation préconisée kilovolts pour favoriser l'espace de dérive ionique, 10 consommation électrique étant moyenne dans ce cas. Pour une fréquence de 100 Hertz, l'intensité absorbée est faible et constante jusqu'à une valeur de tension de l'ordre de 12 à 15 kilovolts, l'espace de multiplication électronique et de dérive ionique étant, dans ce cas, 15 parfaitement confondus et homogènes.

de second mode représente un figure 11 Le l'invention. Ce selon dispositif réalisation du dispositif comprend deux chambres de traitement amont 40 et aval 41 selon le sens de cheminement du flux gazeux. La chambre aval 41 est disposée en prolongement axial de la chambre Les éléments de la chambre amont 40. traitement amont 40 sont identiques aux éléments contenus dans l'enceinte de confinement 1 correspondant au premier mode de réalisation de l'invention hormis, notamment, l'ajout, dans le prolongement du premier cylindre 9 selon le sens de cheminement du flux gazeux et solidaire de tronconique coupelle première celui-ci, d'une convergeant vers la chambre aval. Cette première coupelle tronconique 42, en un matériau électriquement conducteur, de préférence métallique, permet de réfléchir les jets du dispositif hydroniques résultant du fonctionnement selon l'invention.

20

25

30

en paroi perforée 32 est troisième La sandwich entre une troisième plaque perforée 43 en 35 quatrième électriquement conducteur, et une matériau électriquement matériau un 44, en plaque perforée

conducteur, de préférence métallique. La troisième plaque perforée 43 est solidaire de l'extrémité aval coupelle tronconique 42. L'ensemble formé par les plaques perforées transversales 43 et 44 et la paroi 32 permet le passage du flux gazeux de la chambre amont chambre aval 41 par les perforations 43a, 44a des plaques perforées 43 et 4 et par les perforations 32a de la paroi 32 en alignement les unes aux autres. De plus, ensemble fait également office d'accélérateur d'électrons lors de leur passage de la chambre amont 40 vers chambre aval 41 et forme ainsi un accélérateur électronique par la différence de potentiels appliqués respectivement aux plaques 43 et 44 comme on le verra ultérieurement.

5

10

15 De plus, une tige 45 en un matériau électriquement conducteur est fixée à la quatrième plaque perforée 44 coaxialement à l'axe X-X' et a son extrémité libre de forme conique dirigée faisant sailli dans la chambre amont 40 en vis à vis la tige centrale 6. La tige 45 traverse ainsi la troisième paroi perforée 20 32 la troisième plaque perforée 43 étant en facon électriquement isolée de celles-ci. L'extrémité conique. de la tige 45 permet également la réflexion des jets hydroniques.

25 Dans la chambre amont 40, le centre de concordance électrique 46 est situé approximativement au niveau de l'extrémité de l'électrode centrale 6. Le centre concordance électrique 46 ainsi que l'extrémité des tiges périphériques 7 sont des centres actifs de électronique très forte avec pulsation cyclotronique à 30 harmoniques hybrides qui se projettent selon l'axe X-X'. Les jets hydroniques se réfléchissent sur la première coupelle tronconique 42 et sur l'extrémité conique de la 45 et créés ainsi des combinaisons de plasmas réfléchis et incidents qui contribuent essentiellement à 35 densifier le plasma de la chambre amont 40 pour favoriser

et électroniques électriques, résonances les électromagnétiques dans cette chambre.

La chambre aval 41 est définie par une deuxième coupelle tronconique 47 en un matériau électriquement conducteur, convergeant vers la chambre amont fixée, à son extrémité de plus diamètre à la quatrième plaque perforée 44, et par un troisième cylindre 48 conducteur, en électriquement matériau la coupelle tronconique 47 en prolongement de Le troisième cylindre 48 coaxial à l'axe X-X'. réalisé en une seule pièce avec la coupelle tronconique Cette deuxième coupelle tronconique 47 diffusion homogène en vitesse du flux plasmatique.

5

10

15

25

30

quatrième plaque perforée supporte des 44 La électriquement matériau un réalisés en 49 pointes conducteur. Les pointes 49 sont fixées à la quatrième plaque perforée 44 concentriquement à l'axe longitudinal X-X'. Les volumes de confinement des charges d'espace au créent pointes 49, extrémités des des niveau avalanches électroniques en pulsation cyclotronique. 20

Une cinquième plaque perforée 50, en un matériau électriquement conducteur est fixée transversalement à l'extrémité aval du troisième cylindre 48 et est ainsi reliée électriquement à celui-ci. De plus, une quatrième paroi perforée 51 en un matériau électriquement isolant et opaque aux signaux électromagnétiques est fixée à la face aval de la cinquième plaque perforée 50. Une sixième électriquement un matériau 59 en perforée plaque conducteur est fixée à la face aval de la quatrième paroi perforée 51 et une cinquième paroi perforée 60 en un matériau électriquement isolant et opaque aux signaux électromagnétiques est fixée à la face aval de la sixième plaque perforée 59.

et cinquième 50 les L'ensemble constitué par sixième 59 plaques perforées et par les quatrième 51 et 35 cinquième 60 parois perforées permet la sortie du flux gazeux traité au travers de leurs perforation respectives axialement alignées 50a, 51a, 59a, 60a.

La chambre aval 41 comprend un quatrième cylindre 52, en un matériau électriquement conducteur, fixé à la sixième plaque perforée 59 concentriquement à l'axe longitudinal X-X' du dispositif et comportant une série d'au moins trois rangées transversales de perçages 53 réalisés circonférentiellement au travers de la paroi latérale de ce cylindre au niveau de son extrémité libre amont. Le quatrième cylindre 52 comporte en outre des dents 54 faisant saillie de son bord libre circulaire amont en s'étendant axialement. L'extrémité libre du quatrième cylindre 52 est approximativement située à la moitié de la longueur de la chambre aval 41.

10

15

20

25

30

35

De préférence, les perçages 53 sont circulaires et leur diamètre est compris entre 1,5 et 2 mm et les dents 54 ont une hauteur d'environ 2 mm, une largeur comprise entre 1 et 1,5 mm et sont espacées entre elles d'une distance d'environ 2 mm.

La chambre aval 41 comprend en outre un cinquième cylindre 55, en un matériau électriquement conducteur, de préférence métallique, fixé à la cinquième perforée 50 concentriquement à l'axe longitudinal X-X' du dispositif et disposé dans le quatrième cylindre 52. Ce cinquième cylindre 55 a un diamètre inférieur au diamètre du quatrième cylindre 52 mais il présente une longueur supérieure à la longueur du quatrième cylindre 52. De plus, le cinquième cylindre 55 comporte une série d'au moins trois rangées transversales de perçages 56 réalisés circonférentiellement au travers de la paroi latérale de ce cylindre. Le cinquième cylindre 55 comporte en outre des dents 57 faisant saillie de son bord libre circulaire amont en s'étendant axialement.

De préférence, les perçages 56 sont circulaires et leur diamètre est compris entre 1,5 et 2 mm et les dents 57 ont une hauteur d'environ 2 mm, une largeur comprise

10

15

20

25

entre 1 et 1,5 mm et sont espacées entre elles d'environ 2 mm.

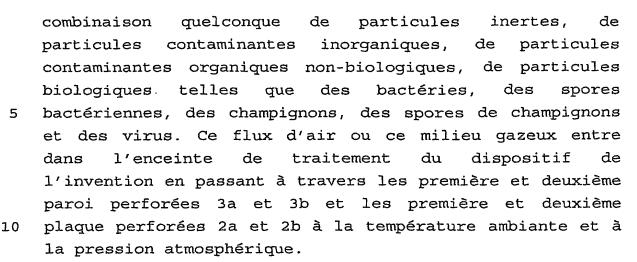
La chambre aval 41 comporte un centre de concordance électrique 58 qui présente les mêmes caractéristiques que le centre de concordance électrique 56 de la chambre amont 40.

du dispositif, Dans cette variante l'ensemble formant solénoïde 4 entoure les chambres amont 40 et aval 41. Cet ensemble formant solénoïde 4 est constitué par les trois solénoïdes 4a, 4b et 4c accolés et disposés coaxialement par rapport à l'axe X-X'. Contrairement au dispositif correspondant au premier mode de réalisation de l'invention, le nombre d'enroulement des solénoïdes 4a et 4c est inférieur au nombre d'enroulement du solénoïde 4b. Ceci implique que la valeur des champs magnétiques induits par les solénoïdes B1c 4a et inférieure à la valeur du champ magnétique B1b induit par le solénoïde 4b.

La figure 11 représente le système d'alimentation de la chambre aval 41 également utilisé pour alimenter la chambre amont 40 comme précédemment décrit. Ainsi, cinquième plaque perforée 50 est alimentée par la deuxième tension alternative V7, ce qui implique que l'ensemble constitué par le troisième cylindre 48, coupelle tronconique 47, la quatrième plaque perforée 44, pivots 49 et le cinquième cylindre 55 opposition de phase par rapport à l'ensemble constitué par le premier cylindre 9, la coupelle tronconique 42 et la troisième plaque perforée 43.

Ja sixième plaque perforée 59 est alimentée par la première tension alternative V6, ce qui implique que le quatrième cylindre 52 est en opposition de phase par rapport à l'ensemble constitué par le troisième cylindre 48, la coupelle tronconique 47, la quatrième plaque perforée 44, les pivots 49 et le cinquième cylindre 55.

Le dispositif selon l'invention est traversé par un flux d'air ou de tout autre milieu gazeux contenant une



A cause de l'intensité importante de l'énergie électromagnétique et électromécanique des électrons libres, photons, radicaux et ions créés à travers le dispositif formant générateur à plasma, les particules 15 sont détruites ou transformées le long de leur parcours dans le dispositif. La vitesse de destruction et de transformation des particules est très rapide et ceci étant principalement du aux vitesses des électrons et des ions, aux intensités des émissions photoniques provenant 20 des radicaux instables ainsi qu'aux collisions électronsélectrons, particules-électrons et particules-ions et au volume du plasma dans lequel ces vitesses et émissions photoniques proviennent des résonances 25 cyclotroniques électroniques gyromagnétiques multipolaires selon l'invention. L'énergie cinétique des particules chargées résultant de ces vitesses et de ces émissions photoniques ont les effets suivants : rupture des membranes cellulaires et/ou des protéines entourant ces particules biologiques et des dommages irréversibles 30 de l'ADN et de l'ARN de ces particules biologiques ; fragmentation des particules organiques non biologiques segmentation, particules inorganiques ; des transformation modification des assemblages ou moléculaires et des molécules. 35

La figure 12 est une courbe mettant en évidence les capacités stérilisatrices du dispositif selon

des abcisses représente le L'axe l'invention. écoulé en secondes et l'axe des ordonnées représente le stearothermophilus Bacillus colonies de dénombrées par unité volumique. La courbe A qui est une l'augmentation du montre témoin courbe bactéries au cours du temps. La courbe B correspond aux sortie en effectués bactériens dénombrements dispositif selon l'invention. On constate que le nombre de colonies de B. stearothermophilus est quasiment nul lorsque le flux gazeux contenant ces bactéries a traversé le dispositif formant générateur à plasma, le flux gazeux ayant été stérilisé.

5

10

15

20

25

30

35

La figure 13 est une courbe mettant en évidence la fragmentation des particules constituant le flux gazeux abscisses des L'axe dispositif. le traverse représentent le temps écoulé en seconde et l'axe des qui particules de nombre représente le ordonnées courbe initiale. La la population pourcentage de correspond au nombre de particules par unité volumique dont le diamètre est supérieur à 0,3 μm et la courbe D correspond au nombre de particules par unité volumique dont le diamètre est inférieur à 0,3 μ m. Il apparaît clairement que les particules constituant le flux gazeux traversant le dispositif sont fragmentés en majorité en particules de diamètre inférieur à 0,3 μ m.

dispositif du l'entrée voisinages de il peut être placé au moins un appareil l'invention, manuellement ou contrôlé d'échantillonnage, qui effectue des tests sur automatiquement, gazeux avant son entrée dans le dispositif, concernant la types différents quantité de la présence Les résultats de ces tests peuvent être contaminants. transmis électriquement à un appareil de commande couplé électriquement au système d'alimentation 14. Cet appareil de commande peut alors contrôler, selon les résultats des tests, les tensions alternatives de sortie V6 et V7 ainsi que le courant Il pour atteindre différents niveaux de



fonctionnement du dispositif de l'invention selon le niveau de contamination à l'entrée du dispositif.

REVENDICATIONS

1. Procédé pour générer un plasma dans un milieu gazeux, caractérisé en ce que le plasma est de type à résonance cyclotronique électronique (ECR) gyromagnétique multipolaire, et en ce qu'il comprend les étapes suivantes:

5

- (a) la création, dans une enceinte de confinement, d'un champ magnétique stationnaire (B) avec un haut degré d'uniformité, le vecteur représentant le champ magnétique stationnaire (B) se trouvant suivant un axe longitudinal X-X' traversant l'enceinte de confinement, la valeur de ce champ magnétique stationnaire (B) étant variable,
- création du plasma dans l'enceinte de 15 magnétique du champ présence en (1), confinement stationnaire (B), par l'émission dans le milieu gazeux d'un signal électromagnétique (EM1,EM2), cette émission étant obtenue par l'application d'au moins une tension l'amplitude la fréquence et alternative dont 20 variables.
 - premier d'au moins un création (c) la électrique variable (E1) dans le plasma par l'application cette tension alternative, une tension moins fréquence une amplitude et une alternative ayant variables et le vecteur représentant le premier champ un axe suivant trouvant se électrique (E1) perpendiculaire à l'axe longitudinal X-X',
 - second moins un d'au création la (d) (E2) dans le plasma par l'application d'au électrique 30 la et l'amplitude alternative, tension moins une alternative tension cette fréquence de approximativement égale à l'amplitude et à la fréquence de la tension alternative générant le champ électrique El et le vecteur représentant le second champ électrique 35 (E2) se trouvant sur un axe non parallèle à l'axe sur

lequel se trouve le vecteur du premier champ électrique (E1),

- (e) l'application de signaux électriques permettant de contrôler la valeur du champ magnétique stationnaire 5 (B), la fréquence et l'amplitude des tensions alternatives générant les champs électriques E1, E2 et les champs électromagnétiques EM1, EM2, l'application de signaux électriques permettant de créer (i) résonance cyclotronique électronique (ECR) dans laquelle l'axe de l'orbite d'accélération centripète des électrons 10 et des autres particules chargées est parallèle à l'axe longitudinal X-X' (ii) résonances cyclotroniques des électroniques (ECR) dans lesquelles les axes des orbites d'accélération centripète des électrons et des autres particules chargées oscillent de manière gyromagnétique. 15
 - 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le plasma généré est un plasma froid.
 - 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le champ magnétique stationnaire (B) avec un haut degré d'uniformité comprend :

- (a) un premier champ magnétique uniforme (B1) dont les lignes de champ passent à travers une première courbe fermée se trouvant dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal X-X' et centrée sur cet axe,
- 25 (b) un second champ magnétique uniforme (B2) dont les lignes de champ passent à travers une seconde courbe fermée située dans le même plan que le plan contenant la première courbe fermée, la seconde courbe fermée se trouvant à l'intérieur de la première courbe fermée.
- 4. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'arc de l'angle formé par le vecteur représentant le premier champ électrique (E1) créé par l'application de la tension alternative et par chaque vecteur représentant le ou les second champs électriques (E2) créés par l'application de la tension alternative est compris entre 60 et 120°.

5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les amplitudes et les fréquences des tensions alternatives générant les champs électriques E1, E2 et les signaux électromagnétiques EM1, EM2 sont approximativement égales.

5

10

30

- revendications 1'une des selon Procédé 6. caractérisé en ce qu'il s'applique à précédentes, décontamination de l'air ambiant ainsi que de tout autre milieu gazeux en détruisant et/ou en transformant les atomes et molécules constituant les contaminants présents milieu gazeux, par le ou dans ambiant l'air dans électromécanique du électromagnétique et l'énergie plasma.
- 7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que les contaminants sont constitués par l'une des 15 espèces suivantes ou une combinaison de celles-ci : des micro-organismes comprenant des microbiens aérosols spores, des bactéries, des pathogènes tels que particules virales et retrovirales, des agents protéiques pathogènes tels que les prions ; des composés organiques 20 chlorofluorocarbones, aromatiques, des volatiles et oxydants tels éléments oxydables et différents l'oxygène, l'azote et le soufre ; l'ozone ; ainsi que des particules provenant de poussières de fibres et fumées. 25
 - 7, revendication selon la Procédé 8. caractérisé en ce que l'air ou tout autre milieu gazeux manuellement échantillonné est contaminé et la présence déterminer la automatiquement pour quantité par unité volumique des différents contaminants, avant de l'introduction du flux gazeux dans l'enceinte de confinement précité.
 - 9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que les informations ou données concernant la présence ou la quantité par unité volumique de contaminants dans l'air ambiant ou dans le milieu gazeux sont utilisées pour contrôler les signaux électriques.

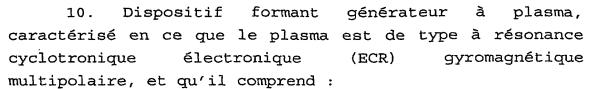
10

15

20

25

30



- une enceinte de confinement (1) d'un milieu gazeux comprenant au moins une chambre de traitement (40) qui comprend à son extrémité amont une première plaque transversale perforée (2a) en un matériau électriquement conducteur, une première paroi perforée (3a) matériau électriquement isolant et opaque aux signaux électromagnétiques fixée la face amont de la première plaque perforée (2a), une deuxième plaque transversale perforée (2b) en un matériau électriquement conducteur fixée à la face amont de la première paroi perforée (3), (3b) deuxième paroi transversale perforée matériau électriquement isolant et opaque aux signaux électromagnétiques fixée à la face amont de la deuxième? plaque perforée (2b) et une troisième paroi transversale perforée (32) parallèle à la première plaque perforée (2a) et axialement espacée de celle-ci pour délimiter l'enceinte de confinement, la troisième paroi perforée en un matériau électriquement isolant et opaque aux signaux électromagnétiques, et située à l'extrémité aval de la chambre de traitement 40 pour permettre la sortie du flux gazeux à travers la troisième paroi perforée,
- (b) un moyen (4) pour générer un premier champ magnétique uniforme (B1), le vecteur représentant ce premier champ magnétique (B1) étant parallèle à l'axe longitudinal X-X' de la chambre de traitement (40), cet axe longitudinal X-X' passant par le centre de la première plaque perforée (2) et de la troisième paroi perforée (32),
- (c) un moyen (5) pour générer, dans la chambre de traitement (40), un deuxième champ magnétique uniforme (B2) dans le premier champ magnétique uniforme (B1), le vecteur représentant le deuxième champ magnétique (B2)

10

15

20

25

30

35

étant parallèle et ayant la même direction que le vecteur représentant le premier champ magnétique uniforme (B1),

- (d) un moyen (6,7) pour émettre un signal électromagnétique (EM1) dans le milieu gazeux de la chambre de traitement (40) pour produire des électrons libres dans ce milieu gazeux, par l'application à ce moyen (6,7) d'au moins une tension alternative (V6; V7),
- (e) un moyen (9,10) pour générer un premier champ électrique uniforme (E1) dans le plasma, par l'application à ce moyen (9,10) d'au moins une tension alternative (V6; V7) dont l'amplitude et la fréquence peuvent être variables et l'axe sur lequel se trouve le vecteur représentant le premier champ électrique uniforme (E1) est perpendiculaire à l'axe longitudinal X-X' de la chambre de traitement (40),
- (f) un moyen (12,13) pour générer un ou plusieurs second champs électriques (E2) dans le plasma, par l'application à ce moyen (12,13) d'une première tension alternative (V6) et l'axe sur lequel se trouve le vecteur représentant chaque deuxième champ électrique (E2) n'est pas parallèle à l'axe sur lequel se trouve le vecteur représentant le premier champ électrique uniforme (E1),
- (14) contrôlant système alimentation valeur des premier et deuxième champ magnétique uniforme l'amplitude des (B1, B2), la fréquence et tensions alternatives (V6; V7) et de la première tension alternative (V6), système d'alimentation (14)ce permettant de générer (i) une résonance cyclotronique (ECR) dans lequel l'axe électronique d'accélération centripète des électrons et des particules chargées est parallèle à l'axe X-X' de la chambre de cyclotroniques (ii) résonances traitement 40 des électroniques (ECR) dans lesquels les axes des orbites d'accélération centripète des électrons et des particules chargées oscillent de manière gyromagnétique.
 - 11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce que le plasma est un plasma froid.

- 12. Dispositif selon la revendication 10 ou 11, caractérisé en ce que le moyen (9,10) pour générer le premier champ électrique uniforme (E1) comprend :
- premier cylindre (9) coaxial à longitudinal X-X', réalisé en un matériau électriquement conducteur, délimitant le volume de la chambre traitement (40), l'extrémité amont de ce premier cylindre est fixée à la première plaque perforée (2a) l'extrémité aval du premier cylindre (9) est fixée à la troisième paroi perforée (32), ce premier cylindre (9) étant alimenté par la première tension alternative (V6),

- (b) un second cylindre (10) réalisé en un matériau électriquement conducteur, dont l'axe longitudinal est colinéaire à l'axe longitudinal X-X', 15 concentriquement à l'intérieur du premier cylindre (9), l'extrémité amont du second cylindre (10) est fixée à la deuxième plaque perforée (2b), son extrémité aval est une extrémité libre comportant des dents (33), et le second cylindre (10) comporte une pluralité de perçages circonférentiels (17 ; 18a ; 18b) à travers lesquels le 20 gaz ionisé par le plasma circule, ce second cylindre (10) étant alimenté par la deuxième tension alternative (V7), la première tension alternative (V6) et la tension alternative (V7) ayant la même amplitude et la même fréquence mais étant en opposition de phase, 25 système d'alimentation des premier et second cylindres (9; 10) induisant un couplage capacitif.
- 13. Dispositif selon l'une des revendications 10 à 12, caractérisé en ce que les perçages circonférentiels (17 ; 18a ; 18b) du second cylindre (10) sont constitués 30 par au moins trois séries circonférentielles de perforations circulaires (18a; 18b) à partir de l'extrémité libre aval de ce second cylindre (10), et par une série circonférentielle de perforations 35 rectangulaires (17)s'étendant · longitudinalement selon l'axe X-X' et disposées approximativement vers l'extrémité amont du second cylindre (10).

14. Dispositif selon l'une des revendications 10 à 13, caractérisé en ce que le moyen (4) pour générer le premier champ magnétique uniforme (B1) est constitué par un ensemble formant solénoïde (4) entourant le premier cylindre (9) et en ce que le moyen (5) pour générer le second champ magnétique uniforme (B2) est constitué par un second solénoïde (5) disposé à l'intérieur du second cylindre (10), les premier (4) et deuxième (5) solénoïdes étant alimenté par un courant I1 et ces premier et second champ magnétiques (B1,B2) induisant un couplage selfique dans la chambre de traitement (40).

5

10

15

20

25

- 15. Dispositif selon l'une des revendications 10 à 14, caractérisé en ce que le moyen (6,7) pour émettre des signaux électromagnétiques dans la chambre de traitement (40) comprend :
- matériau centrale (6) en un tige (a) une s'étendant longitudinalement conducteur électriquement présentant un dans la chambre de traitement (40) et extrémité conique, cette tige centrale (6) est fixée sur (2a), perpendiculairement plaque première approximativement en son centre, et elle est entourée par le second solénoïde (5) sur au moins une partie de sa longueur, cette tige centrale (6) étant alimentée par la première tension alternative (V6) ;
- (b) une pluralité de tiges périphériques (7) en un s'étendant conducteur, matériau électriquement longitudinalement dans la chambre de traitement (40), présentant une extrémité conique, ces tiges périphériques deuxième plaque perforée fixées à la sont sont disposées celle-ci, et perpendiculairement à concentriquement sur un cercle de rayon compris entre le rayon du premier cylindre (9) et le rayon du second périphériques (7) tiges (10), ces alimentées par la deuxième tension alternative (V7).
- 16. Dispositif selon l'une des revendications 10 à 15, caractérisé en ce que le moyen (12,13) pour générer

le second champ électrique (E2) par l'application d'une troisième tension alternative (V3) comprend :

(a) une pluralité de grandes cloisons radiales (12) réalisées en matériau électriquement un conducteur, s'étendant longitudinalement dans la chambre de traitement (40)de façon que leurs bords longitudinaux soient parallèles à l'axe X-X', ces grandes radiales (12) sont fixées, sur leur longitudinale, à la surface interne du premier cylindre (9) et elles sont fixées sur leur partie transversale amont à la première plaque perforée (2a), la largeur transversale de ces grandes cloisons (12) est inférieure à la distance entre le premier cylindre (9) et le second cylindre (10), la première tension alternative V6 étant appliquée aux grandes cloisons (12) diamétralement opposées ;

5

10

- (b) une pluralité de petites cloisons radiales (13) réalisées un matériau électriquement conducteur. s'étendant longitudinalement dans la chambre traitement (40) de façon à ce que leurs bords libres 20 longitudinaux soient parallèles à l'axe X-X', ces petites cloisons radiales (13) sont fixées, sur leur partie longitudinal, à la surface interne du premier cylindre (9) et elles sont fixées sur leur partie transversale amont à la première plaque perforée (2a), la largeur de 25 ces petites cloisons (13) est inférieure à la largeur des cloisons (12),les petites cloisons sont diamétralement opposées et elles comportent au trois séries de perforations circulaires (132) à partir de leur bord libre aval transversal, 30 et la première tension alternative (V6) est appliquée aux petites cloisons (13).
- 17. Dispositif selon l'une des revendications 10 à 16, caractérisé en ce que le système d'alimentation (14) comprend :

- (a) un moyen d'alimentation électrique (23) de ce système d'alimentation (14) délivrant une tension alternative (V4),
- (b) un moyen (35) pour transformer la tension 5 alternative (V4) de la source d'entrée (23) en une tension alternative intermédiaire (V5),
 - (c) un moyen (36) pour faire varier la fréquence de la tension alternative intermédiaire (V5), et
- (d) un moyen (28) pour transformer cette tension 10 alternative intermédiaire (V5) en les première (V6) et deuxième (V7) tensions alternatives de sortie, et en le courant de sortie (I1).
 - 18. Dispositif selon la revendication 17, caractérisé en ce que le moyen d'alimentation électrique (23) est une source d'entrée du secteur qui fournit une tension (V4) du secteur d'environ 220 V à une fréquence d'approximativement 50 Hertz.

1.5

20

25

- 19. Dispositif selon la revendication 17 ou 18, caractérisé en ce que la valeur de la tension alternative intermédiaire (V5) est comprise entre approximativement 10 et 50 Volts.
 - 20. Dispositif selon la revendication 19, caractérisé en ce que la valeur de la tension alternative intermédiaire (V5) peut prendre les valeurs approximatives de 10, 24 ou 50 Volts.
 - 21. Dispositif selon l'une des revendications 17 à 20, caractérisé en ce que la valeur des première et deuxième tensions alternatives (V6; V7) est comprise entre 1 et 30 kilovolts à une fréquence comprise entre 5 Hertz et 10 kiloHertz pour une puissance comprise entre 1 et 30 Watts.
- 22. Dispositif selon l'une des revendications 17 à 21, caractérisé en ce que le moyen (28) pour transformer la tension alternative intermédiaire (V5) en les première et deuxième tension alternative (V6; V7) est un transformateur (28) dont l'impédance s'adapte

automatiquement et sans perte de puissance à l'impédance variante du dispositif.

- 23. Dispositif selon la revendication 22, caractérisé en ce que le coeur du transformateur (28) est à base de ferrite et de terre rare.
- 24. Dispositif selon l'une des revendications 17 à 23, caractérisé en če que la valeur du courant (I1) est comprise entre 1 microAmpère et 0,1 Ampère.
- 25. Dispositif selon l'une des revendications 17 à 10 24, caractérisé en ce que la valeur des première et deuxième tensions alternatives (V6;V7) est d'environ 15 kiloVolts pour une puissance délivrée d'approximativement 100 Watts.
- 26. Dispositif selon l'une des revendications 18 à 15 24, caractérisé en ce que la valeur de la tension alternative de sortie (V6;V7) est d'environ 5 kilovolts pour une puissance délivrée d'approximativement 30 Watts.
- 27. Dispositif selon l'une des revendications 18 à 26, caractérisé en ce que le diamètre du premier cylindre 20 (10) est approximativement de 13 centimètres et en ce que le dispositif est en état de fonctionnement lorsque le circulant dans (I1) les premier et solénoïde (4,5) est d'approximativement 0,1 Ampère et que cette valeur du courant (I1) est combinée avec 25 couples de la valeur de la tension alternative (V6 ; V7) et de la fréquence suivants : 1 kilovolts ; 350 Hertz ou 1,5 kilovolts; 500 Hertz ou 2 kilovolts; 650 Hertz.
- Dispositif selon la 28. revendication 14. caractérisé en ce que l'ensemble formant solénoïde (4) comprend trois solénoïdes distincts et axialement accolés 30 (4a,4b,4c) et montés sur le premier cylindre 9, premier et troisième solénoïdes (4a,4c) étant constitués un nombre d'enroulement par unité de longueur supérieur au nombre d'enroulement de la deuxième région 35 (4b), la valeur des champs magnétiques (Bla, Blc) résultant des premier et troisième solénoïdes (4a,4c) est

supérieure à la valeur du champ magnétique (B1b) résultant du deuxième solénoïde (4b).

29. Dispositif selon l'une des revendications 10 à 27, caractérisé en ce que l'enceinte de confinement (1) comprend une deuxième chambre de traitement (41) dans le 5 prolongement de la première chambre de traitement (40) dans laquelle le premier cylindre (9) est prolongé par une première coupelle tronconique (42) en un matériau électriquement conducteur, convergeant vers la troisième paroi perforée (32) qui sépare les deux chambres de 10 traitement (40,41); la paroi perforée (32) est prise en sandwich entre une troisième plaque transversale perforée (43) en un matériau électriquement conducteur solidaire de la première coupelle (42) et une quatrième plaque transversale perforée (44) en un matériau électriquement 15 conducteur ; la deuxième chambre de traitement (41) est coupelle tronconique d'une deuxième constituée solidaire de la quatrième plaque (44), convergeant vers la chambre amont et solidaire par son extrémité aval d'un troisième cylindre (48) en un matériau électriquement 20 conducteur, solidaire, par son extrémité aval, d'une transversale perforée (50) cinquième plaque matériau électriquement conducteur ; une quatrième paroi perforée (51) en un matériau électriquement isolant est fixée à la face aval de la cinquième plaque (50); une 25 sixième plaque transversale perforée (59) en un matériau électriquement conducteur est fixée à la face aval de la (51); et une cinquième paroi quatrième transversale perforée (60) en un matériau électriquement isolant est fixée à la face aval de la sixième plaque 30 (59); en ce que la deuxième chambre de traitement (41) comprend en outre un quatrième cylindre (52) matériau électriquement conducteur fixé à la sixième plaque perforée (59) et comportant une série d'au moins đе percages transversales 35 trois rangées circonférentielles (53) au niveau de son extrémité libre amont ainsi que des dents (54) s'étendant axialement à

partir de son extrémité libre ; et un cinquième cylindre (55) de diamètre inférieur au diamètre du cylindre (52) et de longueur supérieure à la longueur du cylindre (52), le cinquième cylindre (55) étant fixé à la cinquième plaque (50) et comportant une série d'au moins trois rangées transversales de perçages circonférentielles (56) au niveau de son extrémité libre amont ainsi que (57) dents s'étendant axialement à partir son extrémité libre et en ce que le dispositif comprend 10 également une tige (45) à extrémité libre conique en un matériau électriquement conducteur fixée à la plaque (44) faisant saillie dans la chambre amont (40) traversant la paroi (32) et la plaque (43) de facon électriquement isolée ; des pointes (49) en un matériau électriquement conducteur disposées concentriquement sur 15 la quatrième plaque (44) et faisant saillies dans la chambre aval (41); et l'ensemble formant solénoïde (4) constitué par trois solénoides (4a,4b,4c) accolés et disposés coaxialement autour des chambres amont et aval 20 (40,41), le nombre d'enroulements du deuxième solénoïde (4b) étant supérieur au nombre d'enroulements des premier et troisième solénoïdes (4a,4c).

30. Dispositif selon la revendication 29, caractérisé en ce que la première tension alternative (V6) est appliquée à la plaque (2a) et à la plaque (59) et que la deuxième tension alternative (V7) est appliquée à la plaque (2b) et à la plaque (50).

25

30

35

Dispositif 31. selon l'une quelconque revendications 10 à 30, caractérisé en ce que le milieu gazeux est constitué par un flux d'air ambiant ou de tout autre milieu gazeux à température ambiante et pression atmosphérique et en ce que ce milieu gazeux est chargé en combinaison quelconque de particules inertes, particules organiques non biologiques, de particules inorganiques contaminantes, biologiques de particules telles que les bactéries, les spores bactériennes, les champignons, les spores de champignons et/ou les virus,

dans lequel ces particules sont détruites ou transformées durant leur passage dans la chambre de traitement (40) avant de sortir de la chambre de (40) à travers la troisième paroi perforée traitement (32).

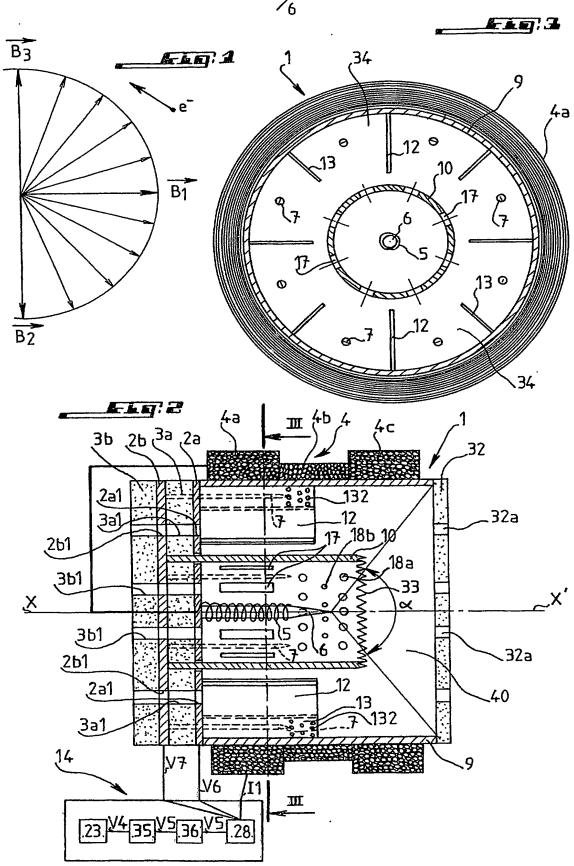
5

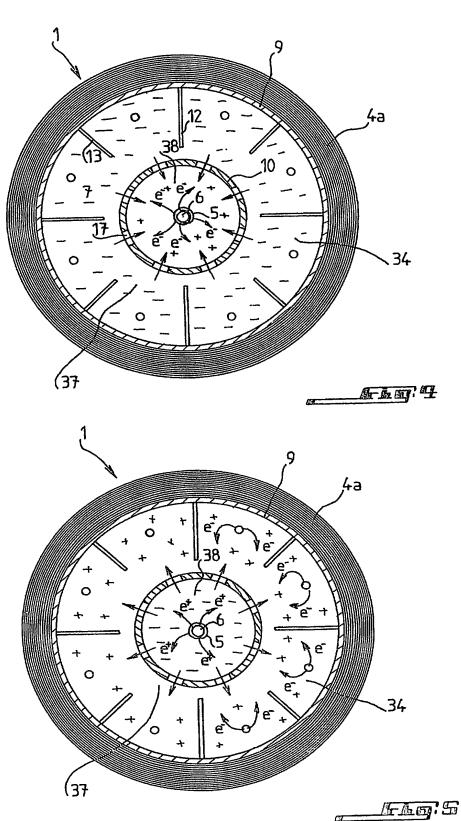
10

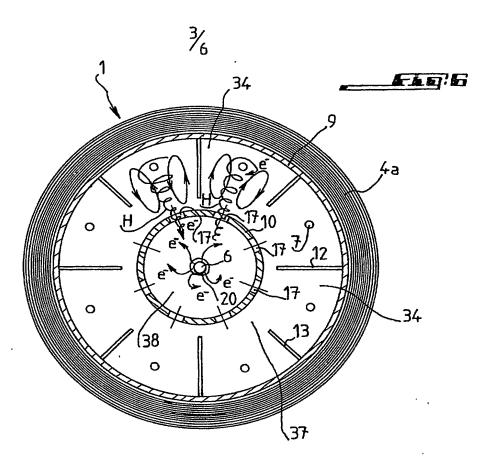
15

selon 1a revendication Dispositif 32. caractérisé en ce qu'il comprend au moins un appareil manuel ou automatique d'échantillonnage, cet appareil d'échantillonnage permettant de fournir des informations relatives à la présence des divers types de contaminants, transmises manuellement ces informations étant automatiquement à un appareil de contrôle couplé à l'alimentation (14), cet appareil de contrôle permettant de moduler la tension alternative (V6 ; V7) ainsi que le courant (I1) selon le niveau de contamination à l'entrée du dispositif.

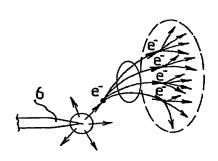
.



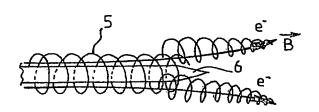


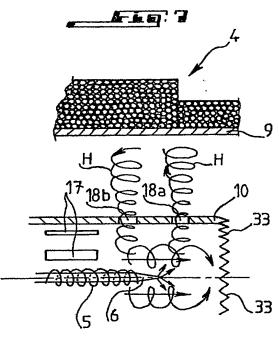


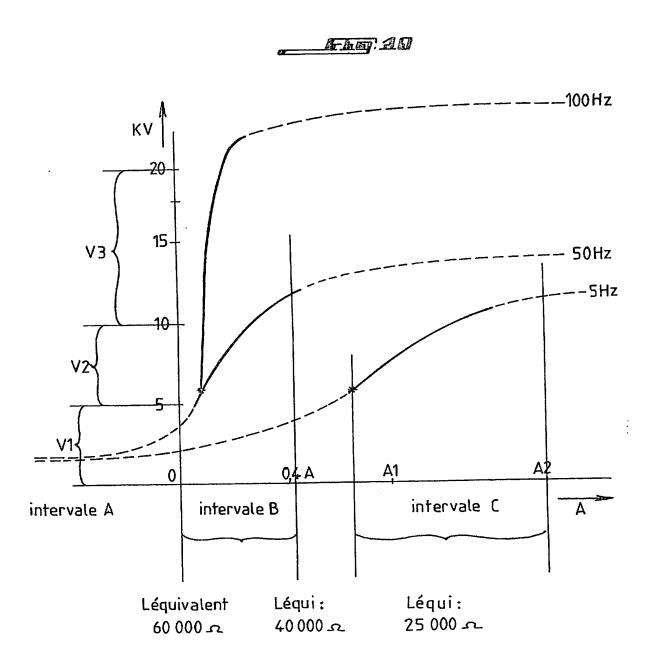


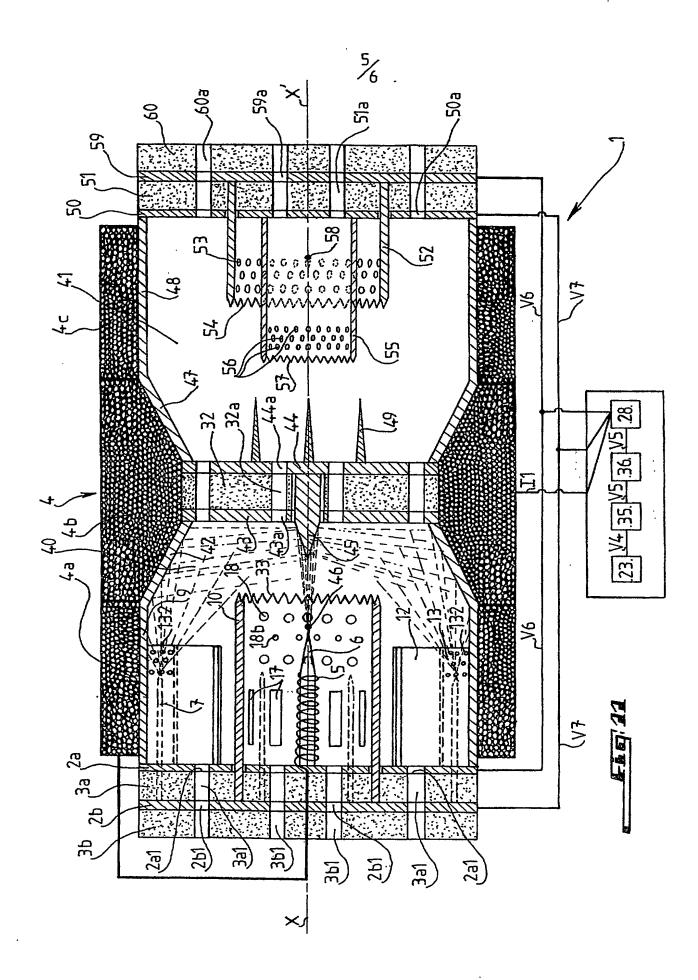


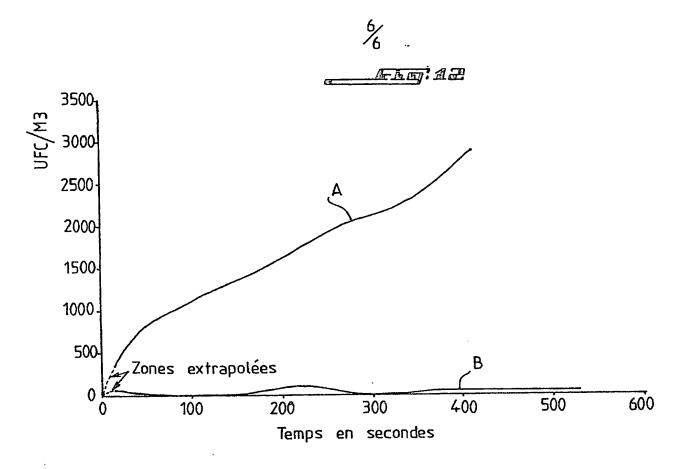
____F.g.9

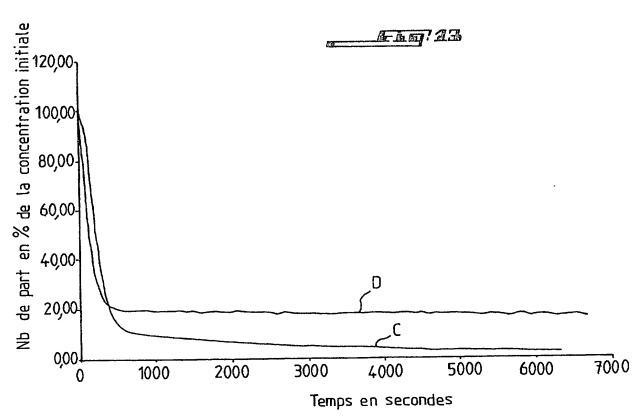














BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécople : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° J../J..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

			Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	DB 113 W /250899
Vos références pour ce dossier (facultatif)		51276		
N° D'ENREGISTI	REMENT NATIONAL	00	20127	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)				
Procédé pour générer un plasma froid destiné à la stérilisation de milieu gazeux et dispositif pour mettre en œuvre ce procédé.				
LE(S) DEMANDEUR(S):				
RASAR HOLDING N.V.				
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs,				
utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).				
Nom		DREAN		
Prénoms		Henri, Louis		
Adresse	Rue	116 Bd Exelmans		
	Code postal et ville	75016	PARIS	
Société d'appartenance (facultatif)				
Nom				
Prénoms				
Adresse	Rue			·
Casidd discuss he	Code postal et ville			
Société d'appartenance (facultatif)				
Nom Prénoms				
Trenoms				
Adresse	Rue			
	Code postal et ville			
Société d'appartenance (facultatif)				
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Paris le 25 Avril 2002 MIchel THINAT N° 92-1038			CABINET WAINSTEIN Conseits en Proprété Industrielle 56 A, rue du Fautourg Stant Honoré 75008 PARIS	

La loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.